

**北京量子信息科学研究院
感应耦合等离子体刻蚀机（用于 III-V 族材料）中标公告**

招标公告日期：2019 年 4 月 15 日

中标日期：2019 年 5 月 7 日

招标文件编号：HCBY-ZC-2019039

采购方式：公开招标

评审专家名单（自行选择）：李俊峰、麻云凤、李艳、张富强、汪南。

收费金额：40820 元

收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980 号文下浮 20%。

中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：

中标标的的名称：感应耦合等离子体刻蚀机（用于 III-V 族材料）

规格型号、数量、单价、服务要求：详见附件

项目用途、简要技术要求及合同履行日期：

项目用途：北京量子信息科学研究院实验室使用。

简要技术要求：适用于 III-V 族化合物半导体材料（如 GaAs 系、InP、系 GaN 系化合物半导体材料）的反应离子刻蚀，等离子体采用感应耦合方式产生，满足招标文件中的货物技术规格及要求说明。

合同履行日期：合同签订后 4 个月完成供货。

采购人和评审专家的推荐意见：根据招标文件，经全体评审专家对三家投标单位投递的投标资料认真、详细评审，三家投标单位均通过资格审查和符合性审查，进入详细评审打分，最终评审结果详见《招投标情况书面报告》。

总中标金额：4275000.00 元

中标供应商名称：北京欧科天远科技有限公司

中标供应商地址：北京市丰台区南三环西路 16 号 2 号楼 21 层 2516

中标金额：4275000.00 元

其他补充事宜：

中标公告期限：1 个工作日。本公告同时在中国政府采购网及北京市政府采购网发布。